

精密测厚仪传感器

单晶精密传感器

易高单晶传感器设计用于薄的材料与精密的厚度测量. 器可与 PG70ABDL.



部件编号	探头直径	晶体类型	探头特点	阻尼	连接器类型			适合于测量					
					螺旋式接口	顶部	侧面	塑料	薄塑料	钢	铝	钛	
2.25 MHz 单晶精密传感器													
TX2M25CM-4	1/4"	Si/EI 接触点	标准	S	•		•	•		•	•	•	
TX2M25EM-4	1/2"	Si/EI 接触点	标准	S	•		•	•		•	•	•	
5.00 MHz 单晶精密传感器													
TX5M00AM-1	1/8"	Si/EI 接触点	标准	S	•		•	•		•	•	•	
TX5M00CM-6	1/4"	Si/EI 接触点	标准	S	•		•	•		•	•	•	
TX5M00EM-5	1/2"	Si/EI Contact	标准	S	•		•	•		•	•	•	
10.00 MHz 单晶精密传感器													
TX10M0BM-1	3/16"	Si/EI D/线铅笔	1/16英寸尖头	S	•	•				•	•	•	•
TX10M0BM-2	3/16"	Si/EI D/线铅笔	90°直角	S	•		•			•	•	•	•
TX10M0CM-3	1/4"	Si/EI 接触点	标准	S	•		•	•		•	•	•	
TX10M0AM-1	1/8"	Si/EI 接触点	标准	S	•		•	•		•	•	•	
15.00 MHz 单晶精密传感器													
TX15M0CM	1/4"	Si/EI 延迟线	标准	S	•		•			•	•	•	•
20.00 MHz 单晶精密传感器													
TX20M0CM	1/4"	Si/EI 延迟线	标准	S	•		•			•	•	•	•

S - 标准 - 标准无阻尼传感器